

EV GROUP ACHIEVES DIE-TO-WAFER FUSION AND HYBRID BONDING MILESTONE WITH 100-PERCENT DIE TRANSFER YIELD ON MULTI-DIE 3D SYSTEM-ON-A-CHIP – July 27, 2022

EV Group (EVG) announced it has achieved a major breakthrough in die-to-wafer (D2W) fusion and hybrid bonding by successfully demonstrating 100-percent void-free bonding yield of multiple die of different sizes from a complete 3D system-on-a-chip (SoC) in a single transfer process using EVG's GEMINI®FB automated hybrid bonding system.



The screenshot shows the homepage of Kejixinbao (科技新报). At the top, there is a navigation bar with links to Home, Headlines, Industries, Marketing, Training, Internet, and Contact. Below the navigation, there is a search bar with placeholder text "输入关键词搜索..." and a magnifying glass icon. On the left side of the main content area, there is a sidebar with sections for "热门文章" (Hot Articles) and "推荐文章" (Recommended Articles), each listing three recent news items with small thumbnail images and brief descriptions. In the center, the main article is titled "EV GROUP ACHIEVES DIE-TO-WAFER FUSION AND HYBRID BONDING MILESTONE WITH 100-PERCENT DIE TRANSFER YIELD ON MULTI-DIE 3D SYSTEM-ON-A-CHIP – July 27, 2022". It includes a sub-headline, author information, update time, and reading count. The article text discusses EV Group's achievement in achieving 100% die transfer yield for a multi-die 3D SoC using their GEMINI®FB hybrid bonding system. Below the text is a large image of a 3D printed model of a SoC chip. A caption below the image states: "成功键合的3D片上系统 (SoC) 示例。数据来源：EV集团". The bottom of the page features a sidebar with a green banner for "自媒体推广" (Self-media Promotion) and a purple banner for "小猫试玩" (Cat Testing).

EV集团业务发展总监托马斯·乌尔曼 (Thomas Uhrmann) 博士表示：“混合键合需要完全不同于标准封装工艺的制造技术，它更接近前端制造——特别是在清洁度、颗粒控制、对准和计量精度方面。我们在W2W混合键合领域处于市场领先地位。在此基础上，我们将继续扩展D2W混合键合解决方案，优化设备，为重要的上下游工艺提供支持，包括等离子活化和清洁技术，以加快部署和完善D2W混合键合技术。数年之前，EV集团的GEMINI FB技术已配置用于D2W集成流程，满足D2W键合需求。EVG®320 D2W芯片准备和活化系统则用于D2W键合的直接贴装，提供与D2W键合机的直接接口。EVG®40 NT2套刻计量系统使用 AI、前馈和反馈回路进一步提高混合键合良率。在这些技术之外，EV集团又推出完整的端到端混合键合解决方案，以加速部署3D/异构集成。”



GEMINI® FB集成熔融键合系统。数据来源：EV集团

混合键合的接口呈固态，采用嵌入式金属焊盘，以实现晶圆和芯片的直接电气连接，因此D2W混合键合需要达到与前端半导体制造工艺类似的清洁度标准和制造公差。在这一趋势的推动下，高精度计量在控制混合键合对准和工艺良率方面开始发挥更为重要的核心作用，反过来又推动了D2W键合和计量工艺集成为统一生产线。

此外，目前数种不同的D2W混合键合工艺流程正在接受评估，每种工艺流程都有其独特优势和要求。自两年前成立以来，EV集团的异构集成能力中心 (HICC) 发挥了重要作用，帮助客户和合作伙伴开发及优化D2W混合键合工艺，满足给定器件设计和应用的独特需求，并在开发中综合考虑多种因素，如芯片尺寸、芯片厚度、总堆叠高度，以及触点设计和密度等接口考虑因素。HICC还配备了先进的洁净室，其洁净度标准与多家领先半导体工厂相当，使EV集团有能力满足D2W和W2W混合键合工艺开发的严格要求。

EV集团企业技术开发和IP总监马库斯·温普林格 (Markus Wimplinger) 表示：“HICC已稳固确立了其作为新型工艺解决方案（例如D2W混合和熔融键合）的中央开放式孵化器的卓越地位。EV集团奥地利总部的先进洁净室，以及我们在美国和日本子公司的先进洁净室，都能够为开发先进混合键合技术提供保障，确保达到最高良率。另一方面，我们还拥有世界一流的开发设施，配备多种全自动工艺解决方案组合，有助于实施灵活敏捷的开发过程，开发出尽可能接近批量生产技术的工艺。我们在多元键合技术以及工艺集成和计量方面拥有先进的专业知识，能够帮助客户和合作伙伴开发出差异化整体解决方案，并将其轻松转移至其生产环境。”

关于 EV 集团(EVG)

EV集团 (EVG) 是为半导体、微机电系统 (MEMS) 、化合物半导体、功率器件和纳米技术器件制造提供设备与工艺解决方案的领先供应商。主要产品包括：晶圆键合、薄晶圆处理、光刻/光刻纳米压印 (NIL) 与计量设备，以及光刻胶涂布机、清洗机和检测系统。EV集团成立于1980年，可为全球各地的客户和合作伙伴网络提供服务与支持。

<http://www.kejixinbao.cn/a/tuiguang/douyintuiguang/372.html>

造全球领先的数字

2021年02月02日

itc主编《地铁数字广播系统技术规范》团

2021年01月09日

联通数科携手交通运输部公路科学研究院

2021年03月04日

廖长清走出肝硬化肝癌的误区

2021年08月23日

「年度榜单」2020大数据产业创新技术突破

2021年02月07日

趣链科技推动区块链基础设施 打造城市级

2021年02月02日

EV集团实现芯片到晶圆熔融混合键合技

2022年07月27日

热门标签

热门	付	抖音
抖音赚	流量	拍抖音
吸粉方法	抖音玩法	抖音养号
抖音短视频	抖音带货	抖音餐饮
抖音推	抖音去水印	微信裂变
抖音网	抖音广告	抖音小白
知乎吸引...	化妆吸粉	流量变现
视频营销	抖音摄影	抖音育儿...
高权重抖音	抖音吧唧...	抖音培训...
小红书引流	上热门	知乎引流